СТРУКТУРА ТА ХІМІЧНИЙ ПОРЯДОК У СТЕКЛАХ $Ge_x As_x Se_{1-2x}$

Д. Чалий¹, М. Шпотюк^{2,3}, Р. Головчак², С. Убізський³, О. Шпотюк²

¹Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,

вул. Клепарівська, 35, 79000, Львів, Україна,

²Науково-виробниче підприємство "Карат",

вул. Стрийська, 202, 79031, Львів, Україна,

³Національний університет "Львівська політехніка",

вул. Степана Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

(Отримано 27 серпня 2011 р.; в остаточному вигляді — 28 березня 2012 р.)

Методом високороздільної рентґенівської фото
електронної спектроскопії досліджено структуру та хімічний порядок у стеклах системи Ge–As–Se вздовж розрізу
 Ge $_x As_x Se_{1-2x}$. Показано, що формування зв'язків типу катіон–
катіон починає проявлятися при x > 0.09, посилюючись пр
иx > 0.16. У стеклах зx > 0.20 спостерігається фазове розшарування As
та Ge.

Ключові слова: халькогенідне скло, атомна структура, рентґенівська фотоелектронна спектроскопія.

PACS number(s): 61.43.Fs, 64.70.Pf, 71.23.Cq, 82.80.Pv

I. ВСТУП

Останніми роками дослідники приділяють значну увагу халькогенідним стеклам (XC) потрійної системи Ge-As-Se, що пояснюється їх широким застосуванням у сучасних ІЧ, оптиці та фотоніці [1–6]. Певні склади особливо популярні на світовому ринку, як, наприклад, AMTIR (Ge_{0.33}As_{0.12}Se_{0.55}) [4] чи GASIR (Ge_{0.22}As_{0.20}Se_{0.58}) [5,6], що є продуктами компаній Amorphous Materials Inc. та UMICORE IR Glasses відповідно. Водночас, питання про структуру цих потрійних ХС усе ще є дискусійним [7-16]. Відповідно до широко вживаного топологічного підходу [7,9-11,15,16], фізичні властивості та структура цих ковалентних XC повинні чітко залежати від середнього координаційного числа Z (середнього числа ковалентних зв'язків на один атом формульної одиниці скла). Дійсно, правило, що властивості не залежать від складу та визначаються лише за рахунок Z, працює для більшості подвійних та деяких потрійних XC, що доведено нейтронними дослідженнями [13]. Щоправда, це правило відображає лише загальну пов'язаність каркасу скла, не даючи інформації про сіткову топологію на рівні ближнього хімічного порядку [13], який відповідальний за численні фізичні властивості ХС (включаючи напівпровідникові властивості, ширину забороненої зони, енергію активації електропровідності тощо) |17,18|. Хоча підхід щодо Z досить непогано працює з погляду ближнього хімічного порядку в деяких подвійних системах ХС (тут кожному значенню Z відповідає єдиний склад з унікальним ближнім хімічнім порядком), у випадку потрійних (або багатокомпонентних) систем виникає проблема через неоднозначність складу для певного Z (наприклад, Z = 2.4 для складів $Ge_{0.10}As_{0.20}Se_{0.70}$ і Ge_{0.15}As_{0.10}Se_{0.75}). Як результат, різні склади з однаковим Z можуть потрапити в різні зони діапазону склування на фазовій діаграмі потрійної системи, характеризуючись при цьому абсолютно різним хімічним порядком та, відповідно, фізико-хімічними властивостями [17,18]. З огляду на це, несистематичний вибір складів може призвести до неправильних висновків щодо властивостей ХС, які визначаються не лише через Z. Строгіший аналіз структурної еволюції (як тенденції зміни цих фізико-хімічних властивостей) у межах потрійних систем ХС можна здійснити вивченням композиційних залежностей параметрів ближнього хімічного порядку вздовж характеристичного розрізу діапазону склування, де існуватиме чітка відповідність між Z і складом [17]. Інакше кажучи, щоб зробити якісь загальні висновки, потрібно незалежно розглядати структурну еволюцію в межах XC системи Ge–As–Se для кожного розрізу діапазону склування.

Розріз $Ge_x As_x Se_{1-2x}$ є одним із найцікавіших, оскільки вздовж цієї лінії є можливість отримати ХС із різноманітною топологією за рахунок зміни лише параметра х. Нещодавно на основі досліджень методом температурно-модульованої диференціальної сканувальної калориметрії (ДСК) було показано в діапазоні0.09 < x < 0.16у межах цього розрізу наявність специфічної "середньої фази" (скла з оптимальнокоординованою сіткою) [7]. Інколи для пояснення досить раннього початку існування середньої фази в цій системі (Z = 2.27 замість Z = 2.40, як передбачається теорією [20]) використовують такі екзотичні структурні одиниці, як квазітетраедри $Se=As(Se_{1/2})_3$ із подвійнозв'язаним атомом Se та чотирикоординованим атомом As [7,19]. Водночас, для пояснення деяких особливостей композиційних залежностей використовують ефекти нанофазового розшарування та сеґреґації [15,16]. У будь-якому випадку структурна еволюція в цій системі вздовж розрізу $Ge_x As_x Se_{1-2x}$ вимагає докладнішого дослідження.

Використання традиційної вібраційної техніки (такої, як IЧ або Раманівська спектроскопія) для розв'я-

зання цих задач ускладнюється більшою різноманітністю структурних одиниць у потрійних ХС порівняно з одно- або двокомпонентними. У такому випадку існує набагато більша кількість можливих вібраційних мод із характеристичними піками, що перекриваються й роблять інтерпретацію отриманих даних практично неможливою [7,9]. Методи ядерного магнітного резонансу на основі Se також не дають змоги однозначно структурно інтерпретувати ці XC, оскільки хімічні зсуви арсенових та германієвих структурних одиниць є порівняльними [14,21,22]. Так, з нашого погляду, прийнятною технікою для встановлення структури XC системи Ge-As-Se може бути така, яка чутлива до зміни найближчого оточення вибраного хімічного елемента, а саме, рентґенівська спектроскопія тонкої структури далекого поглинання (EXAFS) або рентґенівська фотоелектронна спектроскопія (РФС). При цьому новітня техніка дозволяє навіть проаналізувати співвідношення кількості різних структурних фрагментів у сітці скла конкретного складу [23,24]. Методом EXAFS було вивчено XC розрізів $\operatorname{Ge}_x \operatorname{As}_x \operatorname{Se}_{1-2x}$ і $\operatorname{Ge}_x \operatorname{As}_{2x} \operatorname{Se}_{1-3x}$ [8], але вибір складів для досліджень був обмежений x > 0.10, що виключило з розгляду нижню межу середньої фази $(x \approx 0.09)$ [7]. Усе ж, як основний результат EXAFSдосліджень було показано, що незалежно від складу атоми Ge, As i Se зберігать локальні координаційні числа 4, 3 і 2 відповідно [8]. Дослідження методом РФС були несистематичними, оскільки зразки вибирали з області склування $Ge_x As_y Se_{1-x-y}$ довільно $(y \neq F(x))$ [25]. Останній факт не дав змоги впевнено інтерпретувати отримані дані, що змусило авторів [25] робити висновки про існування тримерів Se-Se-Se навіть у Se-збіднених складах (наприклад, Ge_{0.39}As_{0.16}Se_{0.45}). Така ситуація вимагає значного фазового розшарування структури, що не знаходить підтвердження при дослідженнях іншими методами [7–9,13].

З огляду на сьогоднішню ситуацію досить актуальною є проблема однозначного встановлення хімічного оточення атомів кожного сорту в XC системи Ge–As– Se. Для цього в нашій роботі ми досліджували зразки XC розрізу Ge_xAs_xSe_{1-2x} цієї системи в широкому діапазоні складів методом високороздільної РФС, очікуючи отримати точнішу інформацію, ніж у випадку EXAFS.

II. ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ

Для досліджень були вибрані зразки XC системи Ge–As–Se в межах розрізу $Ge_x As_x Se_{1-2x} (x = 0.05, 0.07, 0.09, 0.11, 0.14, 0.16, 0.18, 0.20, 0.25 і 0.30).$ Для порівняння додатково вивчено зразки $Ge_{0.33}As_{0.12}Se_{0.55}$ і $Ge_{0.05}As_{0.10}Se_{0.85}$ (на рис. 1 показано розташування всіх досліджуваних складів на хімічному трикутнику Ge–As–Se). XC були приготовані стандартним методом охолодження розтопу вихідних речовин (високочистих елементарного германію, еле-

ментарного селену та скла As_2Se_3 загальною масою ~ 10 г) у відкачаній до залишкового тиску ~ 10^{-6} Тор кварцовій ампулі. Запаяна ампула повільно нагрівалася (2°C/хв) до 950°С при постійному перемішуванні, після чого ще 48 годин оберталась при найвищій температурі для отримання максимально гомогенного розтопу. Розтоп охолоджували в режимі вимкненої печі до кімнатної температури ~ 14 годин.



Рис. 1. Схематичне зображення розташування досліджуваних зразків XC системи Ge–As–Se на хімічному трикутнику. Суцільна лінія вказує на межі діапазону склування XC цієї системи.

Дослідження методом високороздільної РФС проводили за допомогою спектрометра Scienta ESCA-300 з використанням монохроматичних Al K_{α} рентґенівських променів (1486.6 eB) при вакуумі не більше 2×10^{-8} Тор. При всіх вимірюваннях кут між поверхнею та детектором становив 90°. Прилад експлуатували в режимі, при якому ширина рівня Фермі для металічного Ag становила 0.4 eB, а ширина піка на половині висоти для $3d_{5/2}$ -рівня — 0.54 еВ. Калібрування енерґетичної шкали здійснено з використанням рівня Фермі чистого Ад. Крок при дослідженні всього енерґетичного діапазону становив 1.0 eB, а спектра певного атомного рівня — 0.05 еВ. Зарядження поверхні за рахунок фотоелектронної емісії нейтралізовували за допомогою потоку низькоенерґетичних (<10 eB) електронів. Експериментально отримані позиції піків усіх досліджуваних зразків реґулювали стандартним методом [23] за рахунок прив'язки до піка $4f_{7/2}$ -рівня чистого Аи при 84.0 еВ.

Обробку отриманих даних здійснювали за допомогою пакета програм CASA-XPS. При аналізі спектрів атомних рівнів віднімали базову лінію Ширлі [26]. РФС-спектри 3*d*-рівнів Ge, As і Se використовували для кількісного аналізу хімічного порядку досліджуваних зразків. Кількість дублетів ($d_{5/2}$ - і $d_{3/2}$ -компонент відповідно до спін-орбітального розщеплення) у межах конкретного піка визначали під час процедури підгонки: дублет додавали лише у тому випадку, коли він підвищував її добротність. При зв'язуванні $d_{5/2}$ - і $d_{3/2}$ -компонент дублета використовували такі параметри: відстань між максимумами компонент 0.56 еВ для Ge, 0.70 еВ для As і 0.85 еВ для Se при співвідношенні площ дублетів 1.4 для *d*-рівнів. Ширина піка на половині висоти (ШППВ) була одна-

ковою для обох компонент одного дублета, але могла відрізнятися для різних дублетів одного піка. Похибка у визначенні позиції та площі піка для кожної з компонент становила ± 0.05 eB i ± 2 % відповідно.



Рис. 2. РФС-спектри атомних рівнів складових елементів XC Ge_{0.20}As_{0.20}Se_{0.60}: а) 3*d*-рівень Se, б) 3*d*-рівень As; в) 3*d*-рівень Ge.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Раніше техніка високороздільної РФС була успішно використана для визначення хімічного оточення й електронних станів елементів у бінарних системах XC As–Se і Ge–Se [23,24]. Згідно з ними, важливим критерієм для правильного аналізу закономірностей структурних змін у досліджуваних XC системи Ge– As–Se є коректний вибір реперного складу з відомою структурою (або структура якого, принаймні, є легко передбачуваною). Вибраний для РФС-досліджень розріз $Ge_x As_x Se_{1-2x}$ містить зразки з низьким x (< 0.09), які повинні формуватись із простих структурних одиниць — пірамід $AsSe_{3/2}$ і тетраедрів $GeSe_{4/2}$, поєднаних між собою селеновими ланцюгами, РФС-параметри яких були встановлені раніше [23,24].

На спектрах усього енерґетичного діапазону досліджуваних зразків чітко виділяються піки атомних рівнів Ge, As і Se та пов'язані з ними Оже-лінії, ідентифіковані за допомогою реперних спектрів із посібника з РФС [27]. На цих спектрах не було виявлено жодних інших елементів, окрім компонентів XC.

Детальнішу інформацію про хімічний порядок та топологію досліджуваних XC можна отримати з аналізу РФС-спектрів атомних рівнів складових елементів (на рис. 2 показано типовий вигляд спектрів на прикладі XC Ge_{0.20}As_{0.20}Se_{0.60}). У табл. 1–3 наведено параметри підгонки (енергія зв'язку *E*, ШППВ і площа *A*) для $3d_{5/2}$ -компонент Se, As і Ge відповідно. Як видно з табл. 1, у спектрах 3d-рівня Se в XC з x < 0.09спостерігаються лише два дублети з $E \approx 54.6$ еВ і 54.2 еВ. Водночас, кожен із 3d-рівнів As (табл. 2) і Ge (табл. 3) тих же складів адекватно описується лише одним дублетом з $E \approx 42.2$ еВ і 30.5 еВ відповідно.

Оскільки XC $\text{Ge}_x \text{As}_x \text{Se}_{1-2x}$ з x < 0.09 творяться з пірамід $\text{AsSe}_{3/2}$ і тетраедрів $\text{GeSe}_{4/2}$, пов'язаних селеновими ланцюгами, спостережувані дублети 3d-рівнів Ge, As і Se зразків із x = 0.05 і 0.07 приписуються фраґментам (Se)₂-Ge-(Se)₂, Se-As-(Se)₂, Se-Se-Se і Se-Se-(Ge,As) (аналізований атом виділено жирним шрифтом) відповідно. Їхні параметри підгонки (E і ШППВ) добре узгоджуються з параметрами для відповідних фраґментів у XC As-Se і Ge-Se [23,24], за винятком дещо вищого значення ШППВ (~ 0.9 eB) для фраґмента Se-Se-(Ge,As), що пояснюється можливістю атома Se мати в оточенні або Ge, або As.

Для складу з x = 0.09, який є нижньою межею середньої фази [7], неможливо отримати прийнятну добротність підгонки для РФС-спектрів 3*d*-рівнів атомів Ge і As при наявності лише одного дублета (табл. 2,3). Водночас, розклад 3*d*-рівня атома Se залишається таким же, як і в зразках із x = 0.05 і 0.07, включаючи лише два попередньо визначені дублети (табл. 1). Оскільки в РФС-спектрах Ge і As з'являються додаткові дублети з низькоенерґетичного боку, можна говорити про заміну атомів Se в оточенні Ge і As на атоми з нижчою електронеґативністю. Зважаючи на значення електронеґативностей атомів Ge, As, i Se (2.01, 2.18, i 2.55 відповідно) [28], низькоенерґетичний зсув спектрів 3*d*-рівнів для Ge чи As є можливим при заміні атомів Se в пірамідах чи тетраедрах на арсенові або германієві зв'язки типу катіонкатіон. Оскільки статистично атоми Ge і As є гомогенно розподіленими по матриці ХС, то ймовірність утворення гетерополярних зв'язків Ge-As є вищою, ніж гомополярних Ge-Ge чи As-As. Додатковим арґументом на користь цього твердження є приблизно однакові значення параметрів А для атомів Ge i As у зразку Ge_{0.09}As_{0.09}Se_{0.82} (табл. 2,3). Також відомо про значну роль зв'язків Ge-As у структурі XC системи Ge–As–Te [29]. У будь-якому випадку ми можемо припустити, що встановлена методом температурномодульованої ДСК нижня межа середньої фази в системі XC Ge_xAs_xSe_{1-2x} при $x \approx 0.09$ [7] приблизно відповідає точці, де починається значне формування зв'язків типу катіон–катіон.

Подальше збільшення концентрації катіонів (збільшення x) приводить до зникнення дублетів, пов'язаних із пірамідами AsSe_{3/2} і тетраедрами GeSe_{4/2}, і РФС-спектри 3*d*-рівнів атомів Ge і As розкладаються лише на один дублет із $E \approx 30.2$ eB і 41.9 eB відповідно аж до складу Ge_{0.16}As_{0.16}Se_{0.68} (табл. 2,3). Водночас, при підгонці спектра 3*d*-рівня Se в тих же зразках для збереження достатньої добротності необхідно ввести третій дублет із $E \approx 53.6$ eB (табл. 1). У зв'язку з нижчим значенням E цей дублет можна зв'язати з фраґментом (As,Ge)–**Se**–(Ge,As).

Зі збільшенням x (>0.16) з низькоенерґетичного боку 3*d*-рівня атома As з'являється додатковий дублет з $E \approx 41.3$ eB (табл. 2). Зважаючи на цю позицію, цей дублет відповідає структурній одиниці, де два атоми Se в піраміді AsSe_{3/2} заміщуються на As або Ge. Це свідчить про початок нанофазового розшарування для атомів As. Водночас, атом Ge зберігає лише один зв'язок типу катіонкатіон у своєму найближчому оточенні аж до складу Ge_{0.20}As_{0.20}Se_{0.60}, що видно зі збереження лише одного дублета з $E \approx 30.2$ eB при розкладі спектра його 3*d*-рівня (табл. 3). Точка початку нанофазового розшарування (для атомів As починаючи від x > 0.16, табл. 2) та повного зникнення тримерів Se-Se-Se (x > 0.16, табл. 1) приблизно відповідає встановленій методом температурно-модульованої ДСК верхній межі середньої фази ($x \approx 0.16$) [7].

Склад ХС	\mathbf{Z}	Se-Se-Se			Se-Se	e–(As,Ge)		(As,Ge)- Se - (Ge,As)			
		E, eB	ШППВ,еВ	A,%	E, eB	ШППВ,еВ	A,%	E, eB	ШППВ,еВ	A,%	
${\rm Ge}_{0.05}{\rm As}_{0.05}{\rm Se}_{0.90}$	2.15	54.59	0.73	63	54.24	0.86	37				
${\rm Ge}_{0.07}As_{0.07}Se_{0.86}$	2.21	54.59	0.70	47	54.32	0.86	53				
${\rm Ge}_{0.09}{\rm As}_{0.09}{\rm Se}_{0.82}$	2.27	54.47	0.75	37	54.10	0.86	63				
${\rm Ge}_{0.11}As_{0.11}Se_{0.78}$	2.33	54.36	0.75	31	53.99	0.81	66	53.67	0.50	3	
${\rm Ge}_{0.14} As_{0.14} Se_{0.72}$	2.42	54.34	0.72	13	53.90	0.81	76	53.62	0.51	11	
${\rm Ge}_{0.16}{\rm As}_{0.16}{\rm Se}_{0.68}$	2.48	54.40	0.73	6	53.90	0.86	68	53.65	0.65	26	
${\rm Ge}_{0.18}{\rm As}_{0.18}{\rm Se}_{0.64}$	2.54				53.83	0.92	59	53.66	0.65	41	
${\rm Ge}_{0.20}As_{0.20}Se_{0.60}$	2.60				53.94	0.95	31	53.61	0.71	69	
$Ge_{0.25}As_{0.25}Se_{0.50}$	2.75				53.84	0.95	25	53.59	0.74	75	
${\rm Ge}_{0.30}{\rm As}_{0.30}{\rm Se}_{0.40}$	2.90				54.01	0.97	33	53.56	0.75	67	
${\rm Ge}_{0.33}{\rm As}_{0.12}{\rm Se}_{0.55}$	2.78				53.90	0.97	27	53.59	0.73	73	
$Ge_{0.05}As_{0.10}Se_{0.85}$	2.20	54.64	0.73	43	54.30	0.90	57				

Таблиця 1. Параметри підгонки РФС-спектрів 3*d*-рівня Se для зразків XC системи Ge_xAs_xSe_{1-2x}.

Склад ХС	\mathbf{Z}	$Se-As-(Se)_2$			$(As,Ge)-As-(Se)_2$			$(As,Ge)_2-As-Se$			$(As,Ge)_2-As-(As,Ge)$			
		E, eB	ШППВ,еВ	A,%	E, eB	ШППВ,еВ	A,%	E, eB	ШППВ,еВ	A,%	E, eB	ШППВ,еВ	A,%	
${\rm Ge}_{0.05}{\rm As}_{0.05}{\rm Se}_{0.90}$	2.15	42.20	0.67	100										
${\rm Ge}_{0.07}As_{0.07}Se_{0.86}$	2.21	42.15	0.64	100										
$Ge_{0.09}As_{0.09}Se_{0.82}$	2.27	42.22	0.84	33	41.91	0.66	67							
${\rm Ge}_{0.11}As_{0.11}Se_{0.78}$	2.33				41.91	0.64	100							
$Ge_{0.14}As_{0.14}Se_{0.72}$	2.42				41.91	0.67	100							
${\rm Ge_{0.16}As_{0.16}Se_{0.68}}$	2.48				41.89	0.70	100							
${\rm Ge_{0.18}As_{0.18}Se_{0.64}}$	2.54				41.90	0.72	98	41.28	0.51	2				
${\rm Ge}_{0.20}As_{0.20}Se_{0.60}$	2.60				41.92	0.73	93	41.60	0.76	7				
$Ge_{0.25}As_{0.25}Se_{0.50}$	2.75				41.99	0.75	23	41.42	0.82	56	40.90	0.73	21	
${\rm Ge}_{0.30}As_{0.30}Se_{0.40}$	2.90				41.96	0.75	9	41.25	0.85	53	40.77	0.71	38	
${\rm Ge}_{0.33}{\rm As}_{0.12}{\rm Se}_{0.55}$	2.78				41.85	0.47	3	41.24	0.85	69	40.81	0.72	28	
${\rm Ge}_{0.05}{\rm As}_{0.10}{\rm Se}_{0.85}$	2.20	42.12	0.66	93	41.76	0.70	7							

Таблиця 2. Параметри підгонки РФС-спектрів 3d-рівня As для зразків XC системи $Ge_x As_x Se_{1-2x}$.

	C	ЛРУІ	ΔΊΥΡΑ ΙΑ	AIM	ЧНИ	и порядо	ку	CIER	JIAA Ge _x A	$s_x se_1$	-2x		
	1	Γ											_
Склад ХС	Z	$(Se)_2$ – Ge – $(Se)_2$			(Ge	(As)-Ge-(Se)	e)3	(Ge,	$As)_2-Ge-(S)$	$(\mathrm{Ge}, \mathrm{As})_3\text{-}\mathbf{Ge}\text{-}(\mathrm{Ge}$			
		E, eB	ШППВ,еВ	A,%	E, eB	ШППВ,еВ	A,%	E, eB	ШППВ,еВ	A,%	E, eB	ШППВ,еВ	Ι
${\rm Ge}_{0.05}{\rm As}_{0.05}{\rm Se}_{0.90}$	2.15	30.50	0.70	100									Ī
${ m Ge}_{0.07}{ m As}_{0.07}{ m Se}_{0.86}$	2.21	30.44	0.65	100									Ī
${\rm Ge}_{0.09}{\rm As}_{0.09}{\rm Se}_{0.82}$	2.27	30.50	0.78	36	30.17	0.67	64						Ī
$Ge_{0.11}As_{0.11}Se_{0.78}$	2.33				30.23	0.65	100						Ī
$Ge_{0.14}As_{0.14}Se_{0.72}$	2.42				30.17	0.66	100						Ī
$Ge_{0.16}As_{0.16}Se_{0.68}$	2.48				30.20	0.69	100						Ī
Ge _{0.18} As _{0.18} Se _{0.64}	2.54				30.18	0.70	100						T

30.25

30.30

30.75

30.25

100

Таблиця 3. Параметри підгонки РФС-спектрів 3d-рівня Ge для зразків XC системи Ge_xAs_xSe_{1-2x}.

0.72

0.74

0.77

0.71

100

50

5

20

29.97

29.99

29.98

0.80

0.85

0.80

У дуже Se-збіднених XC (x = 0.25 і 0.30) у матриці скла починають з'являтися структурні одиниці з усіма зв'язками типу катіон-катіон, що видно із появи третього дублета в спектрі As з $E \approx 40.8$ eB та другого і третього дублетів у спектрі Ge ($E \approx 30.0$ eB і 29.6 eB), які, очевидно, відповідають структурним фрагментам $(As,Ge)_2$ -**As**-(Ge,As), $(Ge,As)_2$ -**Ge**-(Se)₂ і (Ge,As)₃–Ge–(Ge,As,Se) відповідно (табл. 2,3). Такі композиційні залежності свідчать про домінування в цих ХС процесів нанофазового розділення та повністю відповідають установленим методом EXAFS змінам середньої відстані від атомів Ge i As до сусідніх атомів [8].

 $Ge_{0.20}As_{0.20}Se_{0.60}$

Ge_{0.25}As_{0.25}Se_{0.50}

 $Ge_{0.30}As_{0.30}Se_{0.40}$

Ge_{0.33}As_{0.12}Se_{0.55}

 ${\rm Ge}_{0.05}{\rm As}_{0.10}{\rm Se}_{0.85}$

2.60

2.75

2.90

2.78

2.20 30.47

0.67

Найнеочікуваніші $P\Phi C$ результати даних досліджень стосуються наявності димерів Se-Se у всіх, навіть Se-збіднених (x = 0.25 і 0.30), досліджуваних зразках (табл. 1). Цей результат частково підтверджує попередні РФС-дослідження ХС системи $Ge_y As_x Se_{1-x-y}$ [25]. Щоправда, автори [25] не брали до уваги реперних складів із простою структурою, вибираючи зразки з усього діапазону склування системи As-Ge-Se. Щобільше, дублет, який відповідає структурному фрагментові Se-Se-(As,Ge), вони без будь-яких арґументів приписали тримеру Se-Se-Se [25]. Якщо ці тримери справді існують у такій високій концентрації, як наведено у [25] (наприклад, склад Ge_{0.22}As_{0.20}Se_{0.58} містить близько 30% таких комплексів від загальної кількості атомів Se), то легко можна розрахувати, що залишається недостатньо

атомів Se для забезпечення відповідних концентрацій Ge- та As-базованих структурних фрагментів.

50

46

60

29.58

29.76

0.92

0.79

As,Se)

A, %

49

20

Правильність зроблених висновків додатково підтверджують результати РФС-досліджень зразків Ge_{0.33}As_{0.12}Se_{0.55} і Ge_{0.05}As_{0.10}Se_{0.85} (табл. 1–3). Як видно, параметри підгонки Е і ШППВ залишаються такими ж у межах усієї системи Ge–As–Se, навіть при відході від розрізу $Ge_x As_x Se_{1-2x}$.

IV. ВИСНОВКИ

З аналізу Р Φ С-спектрів 3d-рівнів атомів Ge, As і Se визначено топологію XC системи Ge-As-Se вздовж розрізу $Ge_x As_x Se_{1-2x}$, починаючи від зразків, утворених з поєднаних селеновими ланцюгами тетраедрів $GeSe_{4/2}$ і пірамід $AsSe_{3/2}$, й аж до базованих на основі структурних фрагментів із зв'язками Ge-As, As-As і Ge-Ge. Розвиток хімічного порядку в досліджуваних XC відбувається зі збереженням димерів Se-Se в vcix складах, що і є причиною формування зв'язків типу катіон-катіон і, нарешті, процесів фазового розшарування при високих х. Установлені закономірності адекватно пояснюють особливості різних фізикохімічних властивостей у цій системі ХС у специфічних складах із $x \approx 0.09$, $x \approx 0.16$ і $x \approx 0.23$, зокрема межі середньої фази, зміни середньої відстані від атомів Ge і As до сусідніх атомів тощо.

- [1] L. Calvez, Zh. Yang, P. Lucas, J. Phys. D: Appl. Phys. 43, 445401 (2010).
- [2] X. Zhang, B. Bureau, P. Lucas, C. Boussard-Pledel, J. Lucas, Chem. Eur. J. 14, 432 (2008).
- [3] D.-Y. Choi, S. Madden, A. Rode, R. Wang, B. Luther-Davies, Appl. Phys. Lett. 91, 011115 (2007).
- [4] Y. Ruan, W. Li, R. Jarvis, N. Madsen, A. Rode, B. Luther-Davies, Opt. Express 12, 5140 (2004).
- [5] A. Bourget, Y. Guimond, J. Franks, M. Van Den Bergh, Proc. SPIE 5663, 182 (2005).
- [6] Y. Guimond, Y. Bellec, K. Rogers, Proc. SPIE 6542, 6542251 (2007).

- [7] F. Wang, P. Boolchand, in *Non-crystalline Materials for Optoelectronics*, edited by G. Lucovsky, M. A. Popescu (INOE Publishing House, 2004), p. 15.
- [8] S. Sen, B. Aitken, Phys. Rev. B 66, 134204 (2002).
- [9] R. P. Wang, A. Smith, A. Prasad, D. Y. Choi, B. Luther-Davis, J. Appl. Phys. **106**, 043520 (2009).
- [10] R. P. Wang, A. Smith, B. Luther-Davis, H. Kokkonen, I. Jackson, J. Appl. Phys. **105**, 056109 (2009).
- [11] S. Gapochenko, V. Bazakutsa, J. Non-Cryst. Solids 270, 274 (2000).
- [12] D. Arsova, E. Vateva, E. Skordeva, V. Petkov, Sol. State Commun. 98, 595 (1996).
- [13] B. Effey, R. L. Cappelletti, Phys. Rev. B 59, 4119 (1999).
- [14] E. Mammadov, P. C. Taylor, A. Reyes, S. Mehdiyeva, P. Kuhns, Phys. Status Solidi A 207, 635 (2010).
- [15] P. Boolchand, D. G. Georgiev, T. Qu, F. Wang, L. Cai, S. Chakravarty, C. R. Chimie 5, 1 (2002).
- [16] F. Xia, S. Baccaro, W. Wang, L. Pilloni, X. Zhang, H. Zeng, G. Chen, J. Non-Cryst. Solids **354**, 1137 (2008).
- [17] А. Фельц, Аморфные и стеклообразные неорганические твердые тела (Мир, Москва, 1986).
- [18] З. У. Борисова, Халькогенидные полупроводниковые стекла (Издательство Ленинградского университета, Ленинград, 1983).

- [19] D. G. Georgiev, P. Boolchand, M. Micoulaut, Phys. Rev. B 62, R9228 (2000).
- [20] J. C. Phillips, J. Non-Cryst. Solids 34, 153 (1979).
- [21] B. Bureau, J. Troles, M. LeFloch, F. Smektala, G. Silly, J. Lucas, Solid State Sci. 5, 219 (2003).
- [22] B. Bureau, J. Troles, M. LeFloch, F. Smektala, J. Lucas, J. Non-Cryst. Sol. **326-327**, 58 (2003).
- [23] R. Golovchak, A. Kovalskiy, A. C. Miller, H. Jain, O. Shpotyuk, Phys. Rev. B 76, 125208 (2007).
- [24] R. Golovchak, O. Shpotyuk, S. Koziukhin, A. Kovalskiy, A. C. Miller, H. Jain, J. Appl. Phys. **105**, 103704 (2009).
- [25] R. P. Wang, A. V. Rode, D. Y. Choi, B. Luther-Davies, J. Appl. Phys. **103**, 083537 (2008).
- [26] J. D. Conny, C. J. Powell, Surf. Interface Anal. 29, 856 (2000).
- [27] J. F. Moulder, W. F. Stickle, P. E. Sobol, K. D. Bomben, *Handbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy* (Perkin-Elmer Corp., Phys. Electr. Div., Eden Prairie, Minnesota, 1992).
- [28] L. Pauling, The Nature of the Chemical Bond (Cornell Univ. Press, Ithaca, 1960).
- [29] P. E. Lippens, J. C. Jumas, J. Olivier-Fourcade, L. Aldon, J. Non-Cryst. Sol. 271, 119 (2000).

THE STRCTURE AND CHEMICAL ORDER OF $Ge_x As_x Se_{1-2x}$ GLASSES

D. Chalyy¹, M. Shpotyuk^{2,3}, R. Golovchak², S. Ubizskii³, O. Shpotyuk²

¹Lviv State University of Vital Activity Safety, 35, Kleparivska St., Lviv, UA-79000, Ukraine,

²Scientific Research Company "Carat", 202, Stryjska St., Lviv, UA-79031, Ukraine,

³Lviv Polytechnic National University, 12, Bandery St., Lviv, UA-79013, Ukraine

The structure and chemical order of Ge–As–Se glasses were studied along $\text{Ge}_x \text{As}_x \text{Se}_{1-2x}$ cut-section by highresolution X-ray photoelectron stectroscopy. It was shown that the processes of cation–cation bonds formation begin at x > 0.09 and enhance at x > 0.16. The phase separation of As and Ge was observed in the glasses with x > 0.20.